

关于推荐第二十六届中国专利奖项目的公示

根据《国家知识产权局关于评选第二十六届中国专利奖的通知》
(国知发运函字〔2025〕152号)要求,经我单位组织筛选、审查,
拟推荐《一种半导体无色镀膜的均匀性检测设备》发明专利(专利
号:CN202311025271.8)申报第二十六届中国专利奖。

公示期间,如对公示内容有异议,请以书面形式提出,并留下联
系地址和电话,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实
姓名,将异议材料送至公司,逾期不予受理。

公示期限:2025年11月14日至2025年11月20日

联系人:黄姿琦

联系电话:15778147795

联系地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科
技园A6栋1C1

联系邮箱:zq.huang@pie-tech.cn

推荐项目清单如下:

序号	专利号	专利名称	专利权人
01	CN202311025271.8	一种半导体无色镀膜 的均匀性检测设备	派镀科技(深圳) 有限公司

2025年11月14日

派镀科技(深圳)有限公司